

# 認定範囲

(試験区分)

認定番号 VLAC-015

有効期限 2025年9月12日

[試験所 (申請者/法人名)]

株式会社アイピーエス

[試験場]

新横浜安全センター

[試験場所在地]

神奈川県横浜市都筑区東方町 345-4

[認定試験区分]

## 製品安全規格に基づく医用電気機器試験

IEC 60601-1 シリーズ	EN 60601-1 シリーズ	JIS T 0601-1 シリーズ
IEC 60601-2 シリーズ	EN 60601-2 シリーズ	
JIS T 0601-2 シリーズ	JIS T 60601-2 シリーズ	JIS T 9254
IEC 80601-2 シリーズ	EN IEC 80601-2 シリーズ	JIS T 80601-2 シリーズ
ISO 80601-2 シリーズ	EN ISO 80601-2 シリーズ	
IEC 62366-1	EN 62366-1	JIS T 62366-1
IEC 62304	EN 62304	JIS T 2304

## 制御機器・測定機器及び試験室用電気機器試験

IEC 61010-1 シリーズ	EN 61010-1 シリーズ	JIS C 1010-1 シリーズ
IEC 61010-2 シリーズ	EN 61010-2 シリーズ	JIS C 1010-2 シリーズ
	EN IEC 61010-2 シリーズ	

株式会社 電磁環境試験所認定センター

# 認定範囲

(試験規格)

認定番号 VLAC-015

有効期限 2025年9月12日

[試験所 (申請者/法人名)]

株式会社アイピーエス

[試験場]

新横浜安全センター

[試験場所在地]

神奈川県横浜市都筑区東方町 345-4

[認定試験規格]

医用電気機器

IEC 60601-1:2005+A1:2012 <sup>*3</sup>	EN 60601-1:2006+A1:2013+A12:2014 <sup>*3</sup>	JIS T 0601-1:2017 <sup>*3</sup>
IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020 <sup>*3</sup>	EN 60601-1:2006+A2:2021 <sup>*3</sup>	JIS T 0601-1:2023 <sup>*3</sup>
IEC 60601-2-2:2017 <sup>*4</sup>	EN IEC 60601-2-2:2018 <sup>*4</sup>	JIS T 0601-2-2:2020 <sup>*4</sup>
IEC 60601-1-6:2010+A1:2013+A2:2020	EN 60601-1-6:2010+A2:2021	JIS T 60601-1-6:2023
IEC 62366-1:2015+A1:2020	EN 62366-1:2015+A1:2020	JIS T 62366-1:2022
IEC 62304:2006+A1:2015	EN 62304:2006+A1:2015	JIS T 2304:2017
IEC 60601-1-8:2006+A1:2012+A2:2020 <sup>*7</sup>	EN 60601-1-8:2007+A1:2012+A2:2020 <sup>*7</sup>	JIS T 60601-1-8:2023 <sup>*7</sup>
IEC 60601-2-18:2009 <sup>*2</sup>	EN 60601-2-18:2015 <sup>*2</sup>	JIS T 0601-2-18:2013 <sup>*2</sup>

<sup>\*2</sup> 項201.9.7.5, 201.10.4, 201.11.6.5(IP試験)を除く

<sup>\*3</sup> 項 8.9.1.7(IEC 60112(JIS C 2134)試験), 8.9.1.16(塗装試験), 8.11.3.6(IEC 60335-1(JIS C 9335-1)の 25.14 試験), 9.6.3, 9.7.5, 10.1.1, 10.4, 11.2.2, 11.2.3, 11.4, 11.6.5(IP 試験), 13.2.11, 15.4.7.1, 15.4.7.3, 15.4.9, Annex G, Annex L を除く

<sup>\*4</sup> 項 201.4.11, 201.8.4.102, 201.8.6.1, 201.8.7.1, 201.8.7.3, 201.8.8.3, 201.8.8.3.101, 201.8.8.3.102, 201.8.8.3.103, 201.8.8.104, 201.11.1, 201.11.8, 201.12.1.101, 201.12.1.102 a), 201.12.1.102 b), 201.12.1.103, 201.12.4.2, 201.12.4.4.101, 201.12.4.4.102, 201.13.2.13.101

<sup>\*7</sup> 項6.3.3.2を除く

以下は通則と同一内容の項目のみ対象

IEC 60601-2-4:2015+A1:2020	EN 60601-2-4:2010+A1:2018	
IEC 60601-2-10:2012+A1:2016	EN 60601-2-10:2015+A1:2016	JIS T 0601-2-10:2015
IEC 60601-2-25:2011 <sup>*1</sup>	EN 60601-2-25:2015 <sup>*1</sup>	JIS T 0601-2-25:2014 <sup>*1</sup>
IEC 80601-2-26:2019	EN 60601-2-26:2015	
	EN IEC 80601-2-26:2020	
IEC 60601-2-27:2011 <sup>*1</sup>	EN 60601-2-27:2014 <sup>*1</sup>	

IEC 60601-2-34:2011	EN 60601-2-34:2014	
IEC 60601-2-37:2007+A1:2015	EN 60601-2-37:2008+A1:2015	JIS T 0601-2-37:2018
IEC 60601-2-40:2016	EN 60601-2-40:2019	
IEC 60601-2-47:2012 <sup>*1</sup>	EN 60601-2-47:2015 <sup>*1</sup>	JIS T 60601-2-47:2018 <sup>*1</sup>
IEC 80601-2-49:2018	EN 60601-2-49:2015 EN IEC 80601-2-49:2019	
IEC 60601-2-52:2009+A1:2015	EN 60601-2-52:2010+A1:2015	JIS T 9254:2015
IEC 60601-2-66:2019	EN 60601-2-66:2020	JIS T 0601-2-66:2015
ISO 80601-2-55:2018	EN ISO 80601-2-55:2018	JIS T 80601-2-55:2014
ISO 80601-2-56:2017+A1:2018	EN ISO 80601-2-56:2017+A1:2020	
ISO 80601-2-61:2017	EN ISO 80601-2-61:2019	JIS T 80601-2-61:2014
IEC 80601-2-77:2019	EN IEC 80601-2-77:2021	
IEC 80601-2-78:2019	EN IEC 80601-2-78:2020	JIS T 80601-2-78

<sup>\*1</sup> 通則と同一内容の項目に加え 201.12 項も認定対象

#### 制御機器・測定機器及び試験室用電気機器

IEC 61010-1:2010+A1:2016 <sup>*5</sup>	EN 61010-1:2010+A1:2019 <sup>*5</sup>	JIS C 1010-1:2019 <sup>*6</sup>
IEC 61010-2-081:2019	EN 61010-2-081:2020	
IEC 61010-2-101:2018	EN 61010-2-101:2017 EN IEC 61010-2-101:2022	JIS C 1010-2-101:2020

<sup>\*5</sup> 項 10.5.3 2), 11.6, 11.7, 12.1, 12.2.1.2, 12.2.1.3, 12.3(光学放射の測定), 12.4, 12.5.2, 12.6, 13.2.3 を除く

<sup>\*6</sup> 項10.5.3 d), 11.6, 11.7, 12.1, 12.2.1.2, 12.2.1.3, 12.3(光学放射の測定), 12.4, 12.5.2, 12.6, 13.2.3 を除く

## 株式会社 電磁環境試験所認定センター